

Oponentní posudek habilitační práce

Masarykova univerzita

Fakulta

Habilitační obor

Přírodovědecká fakulta MU

Fyzika kondenzovaných látek

Uchazeč

Pracoviště

Habilitační práce

Mgr. Jan Šik, Ph.D.

On Semiconductor Czech Republic

Studium optických funkcí polovodičů pomocí spektroskopické elipsometrie

Oponent

Pracoviště

doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta,
Univerzita Karlova v Praze

Text posudku (rozsah dle zvážení oponenta)

Předložená habilitační práce J. Šika vychází z jeho vědecké práce v oboru spektroskopické elipsometrie (SE) uskutečněné po roce 1998 na několika pracovištích: Masarykově univerzitě, Univerzitě Pardubice a v zahraničí na Univerzitě v Lincolnu a Drážďanech.

Práce sestává ze sedmi částí; kromě českého a anglického abstraktu (1 a 2) a závěru (7) tvoří jádro práce kapitola 3 – stručný popis metody spektroskopické elipsometrie a kapitoly 4 až 6 – představující vlastní výsledky získané na třech odlišných skupinách materiálů: čistých a legovaných krystalech Si (analyzovaných až do rekordně vysokých teplot), supermřížkách GaNAs/GaAs a GaNAs/InAs/GaAs (včetně samostatných vrstev GaNAs) a chalkogenidových sklech AsSSe. Je nutné zdůraznit, že se pojednává o velmi odlišných typech materiálů – objemový polovodič, kvantové nanostruktury a amorfní skla – které vyžadují značně rozdílné postupy při interpretaci a modelování SE měření.

Po formální stránce je nutno ocenit přehlednost, srozumitelnost a vysokou jazykovou úroveň textu. Drobnných překlepů je opravdu jen několik. Musím říci, že už jsem dlouho tak pečlivě ošetřenou práci neviděl.

Šíře pojednaných témat je zvládnuta bravurně a svědčí o výborném přehledu kandidáta nejen v elipsometrii, ale obecně ve fyzice kondenzovaných látek. Čitost textu pak svědčí o schopnosti tyto znalosti předávat, což je základem pro úspěšnou pedagogickou činnost, která se od docenta očekává.

Oceňuji také pečlivé seznámení čtenáře s problematikou modelování experimentálních spekter, včetně odhadů nejistoty výsledku a nástinem aplikace těchto metod. Několik otázek k diskusi je uvedeno níže.

Dle mého názoru předložená práce spolehlivě splňuje požadavky kladené na habilitační spisy a jednoznačně ji doporučuji k přijetí.

Nakonec bych rád poznamenal, že habilitování a pedagogické působení výzkumných pracovníků z průmyslových podniků je u nás, zatím, velmi výjimečné, což je škoda. Myslím totiž, že může do akademického prostředí přinést jiné pohledy či myšlenky a může vést k vyváření podmínek pro efektivní transfer nových vědeckých znalostí do praxe (tak jak to žádný vnější „zprostředkovatel“ mezi univerzitami a podniky nemůže zajistit). Když pak studenti přímo uvidí užitečnost vědeckého bádání bude je to motivovat k zájmu o naše fyzikální obory. Přeji Janu Šikovi mnoho zdaru v tomto pedagogickém i vědeckém působení.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce (počet dotazů dle zvážení oponenta)

1. K prvnímu typu zkoumaného materiálu, krystalickému Si (tedy nejvýznamnějšímu materiálu pro mikroelektroniku) bych rád požádal o stručný komentář k otázce: Zda a jak je SE v současnosti aplikována v elektronickém průmyslu? Možnosti (jako bezkontaktní měření teploty) jsou naznačeny v textu, ale mě by zajímal skutečný současný stav.
2. V popisu zkoumání supermřížek GaNAs/(InAs)/GaAs mě zaujala možnost odlišit vlivy kompozice materiálu od vlivu napětí ve vrstvě pomocí LO-TO rozštěpení a amplitudy Ga-N rezonance v IR-SE spektrech. Toto je velmi cenná informace! Můžete, prosím, komentovat jak spolehlivá může být tato metoda zjišťování napětí v multivrsvách ve srovnání s případnými dalšími technikami?
3. V kapitole o chalkogenidových sklech, na straně 86 zmiňujete, že při výzkumech chalkogenidových vrstev (v literatuře) bylo shledáno, že Codyho-Lorentzův model je efektivnější než Taucův-Lorentzův model. Tedy započítání Codyho popisu hustoty stavů lepší než Taucovy teorie. Můžete blíže objasnit rozdíl Codyho a Taucovi teorie ve vztahu ke zkoumaným sklům?

Závěr

Habilitační práce Jana Šika „*Studium optických funkcí polovodičů pomocí spektroskopické elipsometrie*“ **splňuje – nesplňuje** požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Fyzika kondenzovaných látek.

Doporučuji tedy přijetí práce jako podkladu k udělení habilitace.

Datum: 15. ledna 2013

